

チューブ先端部にレンズと円周状電極を配置した 内視鏡併用型神経電極

Neural Probe with Endoscope Containing Lens and Circumferential Electrodes on the Tip of the Tube

脳深部に刺入し、極微細蛍光内視鏡による 光学観察と電気的な計測を同時に行うデバイ スを開発している(Fig. 1)。

非平面フォトファブリケーションによりセ ラミックチューブ上に6個の配線をパターニ ングし、その先端にGRINレンズを固定し、 チューブ先端と同時に研磨することにより、 露出した電極をレンズ面と同一平面上に配置 した(Fig. 2)。

デバイスの電気的評価としてインピーダン ス測定を行い、LFP(局所電場電位)計測に 有効なインピーダンスであることを確認し、 またそのインピーダンス値を約1ヶ月維持で きることを生理食塩水への浸漬試験によって 確認した(Fig. 3)。光学的評価として蛍光ビー ズを用いたイメージング及び分解能測定を行 い、懸念されたレンズ研磨によるイメージン グへの悪影響がないことを確認した(Fig. 4, Table. 1)。



Fig. 1 電気計測と光学観察の組み合わせ Combination of electrical measurement and optical imaging



Fig. 2 端面電極の作製結果 Fabrication results of end-face electrodes

We developed a tube-shaped neural probe that can be combined with an Ultra-thin Fluorescence Endoscope in the deep brain (Fig. 1).

The electrodes were fabricated by patterning six wires on a ceramic tube using non-planar photofabrication, fixing a GRIN lens on the tip of the tube and polishing them simultaneously to expose the wires. With this fabrication method, the electrodes were placed on the same plane as the lens surface (Fig. 2).

Impedance measurements were performed as electrical evaluation, and it was confirmed that the impedance was acceptable for LFP (Local Field Potential) measurements. We also confirmed that the impedance could be maintained for around one month (Fig. 3). Optical evaluations, imaging evaluation, and resolution measurements using fluorescent beads were performed to determine that lens polishing had no effect on imaging (Fig. 4, Table. 1).



Impedance temporal change (around one month)



Fig. 4 デバイスの光学的評価セットアップと観察結果 Setup and results of imaging experiment

Table. 1 観察した蛍光ビーズの半値全幅 Full width at half maximum of fluorescent beads

	Full width at half maximum of fluorescence [µm]		
	Non-polished lens	10 µm polished lens	100 µm polished lens
$\begin{array}{c} Average of five \\ data \pm SD \end{array}$	6.42 ± 0.43	$6.49 {\pm} 0.27$	$6.41 {\pm} 0.38$